



# **G-2 Update**

G. Venanzoni (for the GMINUS2) INFN/LNF

Riunione CSN1 20 Maggio 2014

## Outline

- Reminder interesse internazionale
- Stato dell'esperimento
- Reminder sul sistema di Calibrazione e riassunto attivita' Italiana
- Test Beam a SLAC
- Anagrafica e piano di lavoro GMINUS2
- Conclusioni

## A glance at last workshops/articles focusing on (G-2) $\mu$







WikipediA The Free Encyclopedia

Main page

Contents

Featured content

Current events

Random article

Donate to Wikipedia Wikimedia Shop

Interaction

Help About Wikipedia

Community portal

Recent changes

Contact page

Tools

What links here

Related changes

Upload file

Special pages

Permanent link

Page information

Data item

Cite this page

Print/evport

Article Talk Read

Edit View history

Search

Q

## List of unsolved problems in physics

From Wikipedia, the free encyclopedia

Main article: List of unsolved problems

Some of the major unsolved problems in physics are theoretical, meaning that existing theories seem incapable of explaining a certain observed phenomenon or experimental result. The others are experimental, meaning that there is a difficulty in creating an experiment to test a proposed theory or investigate a phenomenon in greater detail.

#### Contents [hide]

1 Unsolved problems by subfield

- 1.1 Cosmology, and general relativity
- 1.2 Quantum gravity
- 1.3 High energy physics/particle physics
- 1.4 Astronomy and astrophysics
- 1.5 Nuclear physics
- 1.6 Atomic, molecular and optical physics
- 1.7 Condensed matter physics
- 1.8 Biophysics
- 1.9 Other problems
- 2 Problems solved in recent decades
- 3 References
- 4 External links

### "G-2 e' arrivato anche al grande pubblico"

### Muon g-2: presentato il piano di un rivoluzionario esperimento sui muoni

### 🗗 💟 🖾 🤿 🕂 🤇 12

Gli scienziati di 26 istituzioni stanno pensando ad un nuovo esperimento che potrebbe aprire la porta della fisica delle particelle. Ma prima, devono trasportare il cuore di questo esperimento, un elettromagnete complesso che si estende su 50 metri di diametro, dal Dipartimento Nazionale di Energia di Brookhaven a New York, al Fermi National Accelerator Laboratory del DOE, in Illinois.





WikipediA The Free Encyclopedia

Main page

Contents

Featured content

Current events

Random article

Donate to Wikipedia Wikimedia Shop

Interaction

Help About Wikipedia

Community portal Recent changes

Contact page

Tools

What links here Related changes Upload file Special pages Permanent link Page information Data item Cite this page

Article Talk Read

Edit View history

Search

Q

## List of unsolved problems in physics

From Wikipedia, the free encyclopedia

Main article: List of unsolved problems

Some of the major unsolved problems in physics are theoretical, meaning that existing theories seem incapable of explaining a certain observed phenomenon or experimental result. The others are experimental, meaning that there is a difficulty in creating an experiment to test a proposed theory or investigate a phenomenon in greater detail.

#### Contents [hide]

1 Unsolved problems by subfield

- 1.1 Cosmology, and general relativity
- 1.2 Quantum gravity
- 1.3 High energy physics/particle physics
- 1.4 Astronomy and astrophysics
- 1.5 Nuclear physics
- 1.6 Atomic, molecular and optical physics
- 1.7 Condensed matter physics
- 1.8 Biophysics
- 1.9 Other problems
- 2 Problems solved in recent decades
- 3 References
- 4 External links

18. A Thomas Blum; Achim Denig; Ivan Logashenko; Eduardo de Rafael; Lee Roberts, B.; Thomas Teubner; Graziano Venanzoni (2013). "The Muon (g-2) Theory Value: Present and Future". arXiv:1311.2198 5 [hep-ph 6].

### Neutrino mass

What is the mass of neutrinos, whether the

normal or inverted? Is the CP violating phase

### Asymptotic confinement

Why has there never been measured a free them, like mesons and baryons? How does

### Strong CP problem and axions

Why is the strong nuclear interaction invaria theory the solution to this problem?

### Anomalous magnetic dipole moment

Why is the experimentally measured value ("muon g-2") significantly different from the constant?[18]

# E989 Milestones, last 12 months

- June to July 2013
  - Storage Ring relocated from BNL to Fermilab (see photos)
- July 2013
  - NSF Major Research Instrumentation award made to support Detectors, Electronics, DA
- September 2013
  - INFN approves 1<sup>st</sup> year funding of calibration system
  - DOE CD-1 review of experiment and budget
- November 2013
  - Detector group test beam run at SLAC
  - UK groups awarded funding for g-2
- December 2013
  - CD-1 approved at \$46.3 M TPC (excluding NSF and International)
- April 2014
  - MC-1 building beneficial occupancy for g-2

## E989 Collaboration: 38 Institutes; >150 Members



### **Domestic Universities**

- Boston \_
- Cornell
- Illinois \_
- James Madison
- Massachusetts \_
- Mississippi \_
- Kentucky \_
- Michigan \_
- Michigan State \_
- Mississippi \_
- Northern Illinois University \_
- Northwestern \_
- Regis \_
- Virginia \_
- Washington \_
- **York College** \_
- National Labs •
  - Argonne
  - Brookhaven \_
  - Fermilab \_
- **Consultants** •
  - Muons, Inc. \_

- Italy
  - Frascati, \_
  - Roma 2, \_
- Udine
  - Naples
- Trieste

### China:

\_

\_

\_

Japan:

Russia:

Germany:

Shanghai \_

The Netherlands:

Groningen

Dresden

Osaka



### England

University College London Liverpool Oxford **Rutherford Lab** 

Kor	rea
	I
	Ког

KAIST

FTE Committed	
Current of Colleboration for DC	

### Survey of Collaboration for P5

Construction	Runnning	Analysis
2014 - 2016	2017-2018	2019 - 2022
91	80	68

-	Novosibirsk

Dubna	91	
PNPI		
Novocibirck		

G. Venanzoni 7/05/2014

## Almost doubled from the LoI to FNAL (2009)







# **Technical Progress and Near-Term Plans**

- Collaboration
  - Ring reassembly work in progress
  - Director's review, June 2014
  - − CD-2 review July 2014 ←
  - Straw tracker group starts second test beam run April 2014
- Calorimeter Team Activities
  - PbF2 crystals ordered from SICCAS
  - Next-generation Hamamatsu SiPMs received and in tests
  - Bias control system designed
  - Digitizer prototypes built; Upgrade to 800 MSPS made
  - DAQ tests for timing and analysis throughput successful
  - Test Beam at SLAC July 2014
- Calibration Specific Activities
  - New simulations confirm the essential gain monitoring stability benchmarks of 0.04% over 700  $\mu s$  for T method
  - Italian team design meeting all specs so far
  - More details on other slides

# Timeline (fiscal year)

Activities	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Project Milestones									
Conceptual Design									
Preliminary Design									
Final Design									
CD-3 work									
Accelerator Improvements									
nstallation Sequence									
MC-1 construction									
Magnet Construction									
Cooldown									
Shimming of Field									
Install Vacuum, other in-ring eqp									
Install Detector / Electronics									
commissioning and Running					Ru	ns hevon	d Phase	1 depen	ds on
Beam Tests/Commissioning					Mu	2e sched	ule and o	overall P	rogran
Experiment Commissioning				$\Box$					
Mu + Data Taking					<mark>18/24 r</mark>	n			
Result 1									
Analysis									
Result 2									
Upgrades, Mu- Run Prep									
Mu- Running									
Result 3									
1									
enanzoni 7/05/2014		nata at				<b>—</b>			
	Р	roject	rnas	se		⊨хре	erimer	IL HUS	ISE

9

## CD2/3 Doe Review on 29-31 July

			Ар	ril						Ma	у						Ju	ne			
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	30	31	1	2	3	4	5	27	28	29	30	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
	13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
	20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
	27	28	29	30	1	2	3	25	26	27	28	29	30	31	29	30	1	2	3	4	5
	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12
			Ju	ly						Au	gus	st					Se	ptei	mb	er	
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	29	30	1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	1	2	31	1	2	3	4	5	6
	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
$\rightarrow$	27	28	29	30	31	1	2	24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	1	2	3	4
	3	4	5	6	7	8	9	31	1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11
( 25 April	2014	) C T C	Date Wo Dire	e to we cto	Pos ek r's r	st D win evi	ocu dow ew	ment v for 3	:s 3 da Chris	<b>iy</b>	v A		Meet	Two DOI Last	o wee E Rev t 10 v	ek v View vee	vino / ks (	dow of fi	<sup>,</sup> foi sca	2 o l ye	day ar



## MC-1 Reality vs Concept





20 March 2014





Fiscal Year	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total	
MC-1 Building GPP	0.5	7.5	1.0				9.0	
<b>Beamline Enclosure GPP</b>		0.4	3.7	5.6			9.7	
MC Infrastructure GPP			0.5	0.5			1.0	
(feeder if needed)						( 1.1	1.1	
Cryo AIP		1.1	5.1	1.3	0.8	1.4	9.7	
Recycler RF AIP		0.4	1.0	3.8	3.4	)	8.6	needed
Beam Transport AIP		0.2	2.5	3.7	0.3		6.6	only for
<b>Delivery Ring AIP</b>		0.1	1.9	3.3	4.3		9.5	Mu2e
Muon Campus TPC	0.5	9.6	15.6	18.2	8.8	2.5	55.2	

## Muon Campus Goals in CY14

- Finish MC-1 building
- Complete most of the work for g-2 portion of cryo plant
- Begin tunnel construction
- Start work on the accelerator construction AIPs

# **ω**<sub>a</sub> Systematic Requirements

E821 Error	Size	Plan for the E989 $g-2$ Experiment	Goal
	[ppm]		[ppm]
Gain changes	0.12	Better laser calibration; low-energy threshold;	
		temperature stability; segmentation to lower rates;	$\frown$
		no hadronic flash	0.02
Lost muons	0.09	Running at higher $n$ -value to reduce losses; less	$\bigcirc$
		scattering due to material at injection; muons	
		reconstructed by calorimeters; tracking simulation	0.02
Pileup	0.08	Low-energy samples recorded; calorimeter segmentation;	
		Cherenkov; improved analysis techniques; straw trackers	
		cross-calibrate pileup efficiency	0.04
CBO	0.07	Higher n-value; straw trackers determine parameters	0.03
E-Field/Pitch	0.06	Straw trackers reconstruct muon distribution; better	
		collimator alignment; tracking simulation; better kick	0.03
Diff. Decay	$0.05^{1}$	better kicker; tracking simulation; apply correction	0.02
Total	0.20		0.07

## Needs a 0.04% control of gain fluctuations ([0-700 $\mu s])$ . How to do that?

# "Guidelines" for the Laser Calibration system

- "Calibration" signals as close as possible (in terms of energy and time) to "physical" events
- Source wavelength selected taking into account:
  - the spectrum of the Cherenkov light emission;
  - the light transmission of PbF2 crystals;
  - PDF of Sipm
- Pulsed laser with a repetition rate high enough to collect the required statistics, without loading the DAQ throughput
- "Pulse" of the Laser triggerable and adjustable in energy and rate
- The source (and the distribution system) must be stable

# "Guidelines" for the Laser Calibration system (cont'd)

- The Distribution system must guarantee:
  - an high transmission efficiency (to reduce the light losses, intensy and costs of the laser)
  - high uniformity of the device output (to moderate effects from beam-pointing stability of the source)
  - Dis-uniformity between channels must be kept constant in time ("Stability" of the distribution system)
- The monitoring (and associated electronics) stable, redundant, and auto-calibrating monitoring system and associated electronics



## Baseline design Calorimeter calibration system:





Graziano Venanzoni, WBS 476.04.02.06 Calibration System, Muon g-2 Independent Design Review, June 5-7, 2013

Due punti di distribuzione: 1 primario +[8-24] secondari. 1300 fibre. Per ogni punto di distribuzione un monitoring

# Sistema di Calibrazione: Soluzione alternativa ("Pisa Frame")



- Soluzione piu' semplice
- Monitoring anche per singola fila di cristalli
- Il costo dipende fortemente dal monitoring scelto (6 fotodiodi x modulo, 6x24=150 in totale)
- Stabilita' meccanica e temporale?



- Unico Punto di distribuzione primario con sole 150 fibre (invece di 1300), grazie ad un diverso routing delle fibre ai cristalli ("Pisa frame"). ~130 monitoring

• Le due soluzioni hanno caratteristiche e criticita' diverse. Anche come componentistica richiedono soluzioni diverse

• Per il momento su suggerimento dei referee ci siamo concentrati sul disegno "baseline"

## Laser characteristics: Wavelength

• Wavelength  $\lambda$ :[350-450], 400 nm as reference (our simulation)



Figura 1: (a) spettro in lunghezza d'onda dei fotoni Cerenkov emessi da un e- di 2 GeV; (b) spettro dei fotoni che arrivano sulla faccia del SiPM; (c) PDE del SiPM; (d) spettro dei p.e. . La figura e'ottenuta da una simulazione con Geant di A. Anastasi

## Laser characteristics: Transmission factor

• Energy pulse equivalent to 2 GeV (assuming *up to* 2p.e./MeV):

$$E_{pulse}^{TOT} = \frac{24 \times 54 \times E_{pulse}^{crystal}}{T} = \frac{24 \times 54 \times 0.01 pJ}{T} = \frac{13 pJ}{T}$$

- The "light transmission factor" T includes light loss along the optical path: filters, diffusive elements, fiber coupling, light routing to calorimeter, and depends on the adopted solution
- We have measured it for a 2"sphere and bundle finding~1%
- As "conservative" estimate for the final set up we assume T<sup>~</sup>0.1% (i.e. we include additional factor 10 loss)
- We were able to quantify the laser needed for the Test Beam (25 channel) with a bundle of ~1 mm fibers → 50 pJ request (500 pJ laser bought)

# Coeff di transmissione – laser continuo

Fiber bundle:

quartz, 60 fibers, 0.2 mm diameter

<u>Laser:</u>

Nd:YAG, Wavelength  $\lambda$  = 532 nm, Pmax = 7 W (CW) model: Coherent VERDI

<u>Detector:</u>

Power meter Coherent, model: fieldmaster

<u>Set-up:</u>

 $Pin = 150 \pm 2 \text{ mW}$ , pinhole, lens (f = 10 mm)



# Coeff di transmissione - risultati

- Il bundle di fibre presenta due classi con trasmissione differente
- La trasmissione dei due gruppi differisce di circa il 10%. All'interno dei gruppi la trasmissione cambia molto meno, circa il 2%.
- La porta nord ha una trasmissione un po' superiore rispetto alla porta a 90°





Il coefficiente di trasmissione per singola fibra del sistema sfera + bundle risulta  $T_i = (1.01 \pm 0.03) \cdot 10^{-5}$ 

 $\rightarrow$  T<sub>sphere+bundle</sub>~ 1 % con 60 fibre da 1mm  $\emptyset$ 

# Coeff di transmissione – laser pulsato

<u>Fiber bundle:</u>

60 fiber, 0.2 mm diameter (only a single fiber investigated )

<u>Laser:</u>

Nd:YAG,  $\lambda$  = 532 nm, Pmax = 5 mW per pulse, 20 Hz repetition rate, 10 ns pulse width; model: Continuum I-20

<u>Detector:</u>

Photodiode, Hamamatsu, mod. S5973-02

<u>Set-up:</u>

Fiber optic, neutral filters (optional), lens, average on 64 pulses,



# Caratteristiche temporali segnale laser

 Segnale largo ~ns per riprodurre il segnale dei fotoni in arrivo ai SiPM (che viene allargato dal SiPM)



Ci si aspetta che le caratteristiche temporali del segnale laser vengano modificate dal sistema di distribuzione (sfere, ecc...)

→ Confermate dai test fatti

# Risposta temporale: setup sperimentale

Laser:

Ti-sapphire laser pulsed laser (wavelength 400 nm) with pulse duration of < 300 fs and pulse energy ~ 1 mJ.

Detector:

photodiodes Hamamatsu, model S5973-02, which has high sensitivity in the UV region (0.3 A/W, QE = 91% at  $\lambda$  = 410 nm) and a bandwidth of 1.5 GHz. Without amplification.

Setup:

2 inch sphere, mod. IS200, Thorlabs

Oscilloscope LeCroy Wavesurfer, 500 MHz bandwidth



# Risposta temporale: condizioni

La risposta temporale della sfera è stata misurata in due diverse condizioni sperimentali:

a) Con tutte le porte da 1/2'' chiuse (con eccezione della porta di ingresso del laser e la porta del detector, entrambe di diametro 3 mm);

b) con due porte da 1/2" aperte in più.

Le due condizioni hanno differenti riflettività medie e quindi devono fornire due differenti tempi caratteristici.



# Risposta temporale: risultati



# Risposta temporale: ulteriori misure



Value         Error           m1         0.00013643         4.5773e.05           m2         0.03416         3926.3           m3         -5.3e.10         0.00053185           m4         4.6271e.09         6.0804e.11           Chisq         5.7016e.05         NAA           y         -5.7016e.05         NAA           Value         0.99572         NAA           y         -value         Error           M1         3.0339e.05         4.2003e.05           m2         0.040793         4647.3           M3         -5.4985e.10         0.00039926           m4         3.5045e.09         4.6284e.11           Chisq         5.6473e.05         ANA           y         -value         Error           M1         8.4613e.05         4.2016e.05           m2         0.041674         10882           m3         -7.4952e.10         0.00071505           m4         2.7381e.09         4.736e.11           Chisq         6.2322e.05         NA           y         -value         Error           m4         0.09923         ANA           Q         0.99223         NA
m1         0.00013643         4.5773e-05           m2         0.03416         3926.3           m3         -5.3e-10         0.00053185           m4         4.6271e-09         6.0804e-11           Chisq         5.7016e-05         NAA           R         0.99572         NAA           y=-tm2*exp(-         W-m3)/m         NA           y=-tm2*exp(-         W-m3)/m         NA           M1         3.0339e-05         4.2003e-05           m2         0.040793         4647.3           m3         -5.4985e-10         0.00039926           m4         3.5045e-09         4.6284e-11           Chisq         5.6473e-05         NA           g=-tm2*exp(-         W-m3)/m         NA           y=-tm2*exp(-         W-m3)/m         NA           g=0.041674         10882         NA           m3         -7.4952e-10         0.00071505           m4         2.7381e-09         4.736e-11           M4         0.99223         NA           g=-tm2*exp(-         W-m3)/m         NA           g=0.04676         15072         NA           m3         -7.4952e-10         0.00071505
m2         0.03416         3926.3           m3         -5.3e-10         0.00053185           m4         4.6271e-09         6.0804e-11           Chisq         5.7016e-05         NAA           R         0.99572         NAA           y= -+ m2 *exp(-         W-m3)/m         NA           y= -+ m2 *exp(-         W-m3)/m         NA           M1         3.0339e-05         4.2003e-05           m1         3.0339e-05         4.2003e-05           m2         0.040793         4647.3           m3         -5.4985e-10         0.00039926           m4         3.5045e-09         4.6284e-11           Chisq         5.6473e-05         NAA           g         0.99552         NA           y= + m2 *exp(-         W-m3)/m         NA           y= - + m2 *exp(-         W-m3)/m         NA           m3         -7.4952e-10         0.00071505           m4         2.7381e-09         4.736e-11           Chisq         6.2322e-05         NA           g         0.99223         NA           y= + m2 *exp(-         W-m3)/m         NA           g         0.00010097         3.9843e-05
m3        5.3e-10         0.00053185           m4         4.6271e-09         6.0804e-11           Chisq         5.7016e-05         NAA           R         0.99572         NAA           y = m1 + m2 *exp(-/ W-m3)/m         Value         Error           m1         3.0339e-05         4.2003e-05           m2         0.040793         4.647.3           m3         -5.4985e-10         0.00039926           m4         3.5045e-09         4.6284e-11           Chisq         5.6473e-05         NAA           g         5.6473e-05         NAA           g         0.99552         NAA           y = m2 *exp(-/ W-m3)/m         Value         Error           m1         8.4613e-05         4.2016e-05           m2         0.041674         10882           m3         -7.4952e-10         0.00071505           m4         2.7381e-09         4.736e-11           Chisq         6.2322e-05         NAA           g         0.99223         NA4           g         0.99223         NA           m3         -7.4952e-10         3.9843e-05           m4         0.00010097         3.9843e-05
m4         4.6271e-09         6.0804e-11           Chisq         5.7016e-05         NA           Q.99572         NA           y = T + m2 *exp(- U-m3)/m         Value         Error           m1         3.0339e-05         4.2003e-05           m2         0.040793         4647.3           m3         -5.4985e-10         0.00039926           m4         3.5045e-09         4.6284e-11           Chisq         5.6473e-05         AA           R         0.99552         NA           y = T + m2 *exp(-         W-m3)/m           M4         5.6473e-05         AA           y = 0.99552         NA           Vy = 0.041674         Error           M3         -7.4952e-10         0.00071505           m4         2.7381e-09         4.736e-11           Chisq         6.2322e-05         NA           Q = 0.9223         NA           Q = 0.9223         NA           Q = 0.9223         NA           Q = 0.0041097         3.9843e-05           M2         0.00010097         3.9843e-05           M2         0.046676         15072           M3         -6.4938e-10         0.00067111
Chisq         5.7016e-05         NAA           Q         0.99572         NA           y = $+ n2 * exp(-) + m3/m$ Error           M         3.0339e-05         4.2003e-05           m1         3.0339e-05         4.2003e-05           m2         0.040793         4647.3           m3         -5.4985e-10         0.00039926           m4         3.5045e-09         4.6284e-11           Chisq         5.6473e-05         4.6284e-11           Chisq         5.6473e-05         MA           y = $+ m2 * exp(-) + m3/m$ NA           y = $- t + m2 * exp(-) + m3/m$ NA           y = $- t + m2 * exp(-) + m3/m$ NA           M1         8.4613e-05         4.2016e-05           m2         0.041674         10882           m3         -7.4952e-10         0.00071505           m4         2.7381e-09         4.736e-11           Chisq         6.2322e-05         NA           g = $- t + m2 * exp(-) + m3/m$ NA           y = $- t + m2 * exp(-) + m3/m$ NA           Q         0.09223         NA           g = $- t + m2 * exp(-) + m3/m$ NA           g = 0.04676
R         0.99572         NA $y = H + M2 * exp(-(H) - M3)/m$ Value         Error           M1         3.0339e-05         4.2003e-05           M2         0.040793         4647.3           M3         -5.4985e-10         0.00039926           M4         3.5045e-09         4.6284e-11           Chisq         5.6473e-05         AA           R         0.99552         NA $y = H + M2 * exp(-(H) - M3)/m$ Value         Error           M1         8.4613e-05         4.2016e-05           M2         0.041674         10882           M3         -7.4952e-10         0.00071505           M4         2.7381e-09         4.736e-11           Chisq         6.2322e-05         NA           R         0.99223         NA           Q         0.99223         NA           Y = H M2 * exp(-(H) - M3)/m         NA           Q         0.99223         NA           Q         0.99223         NA           Y = H M2 * exp(-(H) - M3)/M3         SA           Q         0.99223         NA           Q         0.9010097         3.9843e-05           M2
y = w1 + w2 *exp(-( W0-m3)/mValueErrorM13.0339e-054.2003e-05m20.0407934.647.3m3-5.4985e-100.00039926m43.5045e-094.6284e-11Chisq5.6473e-05NAR0.99552NAy = w1 + m2 *exp(-( W0-m3)/mValueErrorm18.4613e-054.2016e-05m20.04167410882m3-7.4952e-100.00071505m42.7381e-094.736e-11Chisq6.2322e-05NAR0.99223NAy = w1 + m2 *exp(-( W0-m3)/mNAg0.4167410882m3-7.4952e-103.9843e-05m42.7381e-094.736e-11Chisq6.2322e-05NAg0.99223NAg0.992233.9843e-05m10.000100973.9843e-05m20.0467615072m3-6.4938e-100.00067111
Value         Error           m1         3.0339e-05         4.2003e-05           m2         0.040793         4.647.3           m3         -5.4985e-10         0.00039926           m4         3.5045e-09         4.6284e-11           Chisq         5.6473e-05         4.6284e-11           Chisq         5.6473e-05         A.0           g         5.6473e-05         A.0           y=         + m2 *exp(-'b-m3)/m         A.2           y=         Value         Error           M1         8.4613e-05         4.2016e-05           m2         0.041674         10882           m3         -7.4952e-10         0.00071505           m4         2.7381e-09         4.736e-11           Chisq         6.2322e-05         NA           g         0.99223         NA           y=         + m2 *exp(-'b-m3)/m         MA           g         0.99223         NA           g         0.99223         NA           g         0.00010097         3.9843e-05           m2         0.046676         15072           m3         -6.4938e-10         0.00067111
m1 $3.0339e-05$ $4.2003e-05$ m2 $0.040793$ $4647.3$ m3 $-5.4985e-10$ $0.00039926$ m4 $3.5045e-09$ $4.6284e-11$ Chisq $5.6473e-05$ NAA           R $0.99552$ NA $y = +m2 * exp(-) + W - m3)/m$ Value         Error           M1 $8.4613e-05$ $4.2016e-05$ m2 $0.041674$ $10882$ m3 $-7.4952e-10$ $0.00071505$ m4 $2.7381e-09$ $4.736e-11$ Chisq $6.2322e-05$ NA           R $0.99223$ NA           y = $+m2 * exp(-) + W - m3/m$ NA           y = $-1 + m2 * exp(-) + W - m3/m$ NA           Q $0.99223$ NA           y = $-1 + m2 * exp(-) + W - m3/m$ NA           M3 $0.00010097$ $3.9843e-05$ m2 $0.04676$ $15072$ m3 $-6.4938e-10$ $0.00067111$
m2         0.040793         4647.3           m3         -5.4985e-10         0.00039926           m4         3.5045e-09         4.6284e-11           Chisq         5.6473e-05         MA           R         0.99552         NA           y = \dots + m2 *exp(-(\dots + m3)/m)         NA           y = \dots + m2 *exp(-(\dots + m3)/m)         NA           M1         8.4613e-05         4.2016e-05           m2         0.041674         10882           m3         -7.4952e-10         0.00071505           m4         2.7381e-09         4.736e-11           Chisq         6.2322e-05         NA           g         0.99223         NA           y = \dots + m2 *exp(-(\dots - m3)/m)         NA           g         0.99223         NA           g         0.99223         NA           g         0.00010097         3.9843e-05           m2         0.046676         15072           m3         -6.4938e-10         0.00067111
m3         -5.4985e-10         0.00039926           m4         3.5045e-09         4.6284e-11           Chisq         5.6473e-05         NA           R         0.99552         NA           y = wt
m4         3.5045e-09         4.6284e-11           Chisq         5.6473e-05         NA           R         0.99552         NA           y = \to + m2 *exp(-\to -m3)/m         Value         Error           m1         8.4613e-05         4.2016e-05           m2         0.041674         10882           m3         -7.4952e-10         0.00071505           m4         2.7381e-09         4.736e-11           Chisq         6.2322e-05         NA           y = \to + m2 *exp(-\to -m3)/m         Value         Error           m4         0.99223         NA           g         0.99223         Sa           y = \to + m2 *exp(-\to -m3)/m         Error           m1         0.00010097         3.9843e-05           m2         0.04676         15072           m3         -6.4938e-10         0.00067111
Chisq         5.6473e-05         NA           R         0.99552         NA           y = \topsdashim + m2*exp(-(\topmdashim \topsdashim \topsdashi
R         0.99552         NA           y = m1 + m2 *exp(-( W-m3)/m         Value         Error           M1         8.4613e-05         4.2016e-05           m2         0.041674         108822           m3         -7.4952e-10         0.00071505           m4         2.7381e-09         4.736e-11           Chisq         6.2322e-05         NA           g         0.99223         NA           y = m1 + m2 *exp(-( W-m3)/m         Value         Error           M1         0.00010097         3.9843e-05           m2         0.04676         15072           m3         -6.4938e-10         0.00067111
y = w1 + m2 *exp(-( W0-m3)/m       Value     Error       m1     8.4613e-05     4.2016e-05       m2     0.041674     10882       m3     -7.4952e-10     0.00071505       m4     2.7381e-09     4.736e-11       Chisq     6.2322e-05     NAA       R     0.99223     NAA       y = w1 + m2 *exp(-( W0-m3)/m     Value     Error       m1     0.00010097     3.9843e-05       m2     0.04676     15072       m3     -6.4938e-10     0.00067111
Value         Error           m1         8.4613e-05         4.2016e-05           m2         0.041674         10882           m3         -7.4952e-10         0.00071505           m4         2.7381e-09         4.736e-11           Chisq         6.2322e-05         NA           R         0.99223         NA           y = \dots + m2 *exp(-(\dots - m3)/m)         K         K           M1         0.00010097         3.9843e-05           M2         0.046676         15072           m3         -6.4938e-10         0.00067111
m1 $8.4613e-05$ $4.2016e-05$ m2 $0.041674$ $10882$ m3 $-7.4952e-10$ $0.00071505$ m4 $2.7381e-09$ $4.736e-11$ Chisq $6.2322e-05$ NA           R $0.99223$ NA           y = $+m2 * exp(-(W-m3)/m)$ Value         Error           m1 $0.00010097$ $3.9843e-05$ m2 $0.04676$ $15072$ m3 $-6.4938e-10$ $0.00067111$
m2         0.041674         10882           m3         -7.4952e-10         0.00071505           m4         2.7381e-09         4.736e-11           Chisq         6.2322e-05         NAA           R         0.99223         NAA           y = \dot + m2 *exp(-(\dot \dot \dot \dot \dot \dot \dot \dot
m3         -7.4952e-10         0.00071505           m4         2.7381e-09         4.736e-11           Chisq         6.2322e-05         NAA           R         0.99223         NA           y = \to + m2 *exp(-(\to +m3)/m)         Value         Error           m1         0.00010097         3.9843e-05           m2         0.04676         15072           m3         -6.4938e-10         0.00067111
m4         2.7381e-09         4.736e-11           Chisq         6.2322e-05         NA           R         0.99223         NA           y = \dots + m2 *exp(-( M0-m3)/m         Value         Error           m1         0.00010097         3.9843e-05           m2         0.04676         15072           m3         -6.4938e-10         0.00067111
Chisq         6.2322e-05         NA           R         0.99223         NA           y = m1 + m2 *exp(-( M0-m3)/m         Value         Error           m1         0.00010097         3.9843e-05           m2         0.04676         15072           m3         -6.4938e-10         0.00067111
R         0.99223         NA           y = m1 + m2 *exp(-( M0-m3)/m           Value         Error           m1         0.00010097         3.9843e-05           m2         0.04676         15072           m3         -6.4938e-10         0.00067111
y = m1 + m2 *exp(-( M0-m3)/m Value Error m1 0.00010097 3.9843e-05 m2 0.04676 15072 m3 -6.4938e-10 0.00067111
Value         Error           m1         0.00010097         3.9843e-05           m2         0.04676         15072           m3         -6.4938e-10         0.00067111
m1         0.00010097         3.9843e-05           m2         0.04676         15072           m3         -6.4938e-10         0.00067111
m2 0.04676 15072 m3 -6.4938e-10 0.00067111
m3 -6.4938e-10 0.00067111
m4 2.0819e-09 3.8339e-11
Chisq 6.052e-05 NA

 $y = m1 + m2 \exp(-(M0 - m3)/m...$ 

Con 4 porte aperte (+ porta detector per ingresso laser) la costante tempo sperimentale

scende a 2.1 ns

# **Calibration signal: Statistics**

$$R = \frac{Q_{SIPM}}{Q_{mon}}$$

$$\sigma_{R}^{stat} = \sigma_{phe,SiPM} + \sigma_{phe,PD} + \sigma_{elect\,noise}$$
$$\sigma_{R}^{stat} \rightarrow \sigma_{phe,SiPM} \sim 1/\sqrt{3000} \sim 2\%$$

 $\sigma^{\text{stat}}_{\text{phe,SiPM}}$ = fluctuation of ph.e. of SiPM  $\sigma^{\text{stat}}_{\text{phe,PD}}$  = fluctuation of ph.e. of Pin Diode (monitoring)  $\sigma^{\text{stat}}_{\text{elect noise}}$ = electronics noise (stat component)



Statistical error: dominated by the photostatistics of SiPM. can be brought to 0.04% by taking 2000 pulses/point

# Statistical Goal



700µs

To reach 0.04% statistical uncertainty per point (2000 events/point)

• Let's assume 9 points per fill (1 every 80 µs, 12.5 kHz laser repetition rate)

• By moving the offset by 5  $\mu$ s after a fill  $\rightarrow$  16 fills to have a single event calibration cycle (i.e. one point every 5  $\mu$ s), i.e. 1.3 s (1/2 hour to have full calibration cycle (1600 events every 5  $\mu$ s).

# 30' calibration runs with ~10 kHz laser frequency $\rightarrow$ sampling of G(t) in 140 points between 0 and 700µs

# Laser mode: driving electronic board

- The laser must be pulsed a O(10 KHz) (but also other modes are foreseen)
- A Virtex prototype has been setup and put in operation at NA



Sistema di controllo laser tramite VIRTEX5. La sequenza di trigger e' visualizzata all'oscilloscopio.

### General overview



 First results very promising with a generation of signals 1μs distant, with a time jitter < 1ns</li>





Time jitter del segnale di trigger: traccia in basso in persistenza  $\rightarrow$  Dt< 1 ns

Riempimento della finestra dei 700 micros

# Calibration signal: systematic error

$$R = \frac{Q_{SIPM}}{Q_{mon}}$$

$$\sigma_{R}^{sist} = \sigma_{Mon} + \sigma_{Electr} + \sigma_{S}^{syst}$$

 $\sigma^{syst}_{S}$  = Drift of the uniformity of the source  $\sigma^{syst}_{Mon}$  = Drift of the Monitoring response  $\sigma^{syst}_{Elect}$  = Drift of the Electronic behaviour (Pre-amplifier, Charge conversion, etc...)

## Systematic error: must be kept <0.1% (in 30' run)

Our measurements (so far):

 $\sigma^{\text{syst}}_{\text{Mon}} \sim 0.1\%_{\text{PD}} \oplus 0.5\%_{\text{Calibsource}}$  (dominated by the fluctuation of the baseline of the electronics) (UD)

 $\sigma^{\text{syst}}_{\text{Elect}}$  (PD+Preampli) ~0.1% (TS)

 $\sigma^{\text{syst}}_{\text{s}}$  = (Sphere+fibers) ~0.2% (LNF)

$$\sigma_{R}^{sist} = \sigma_{PD+Ampli} + \sigma_{Calibsource} + \sigma_{S}^{syst}$$
$$\sigma_{R}^{sist} = 0.1\% \oplus 0.5\% \oplus 0.2\%$$

We expect a big improvement on Calibration source with the new electronics, and also on the other components

## Stabilita' del segnale di Monitoring (UD)

Our first attempt at incorporating these qualities are represented by the following prototype:



This prototype incorporates two PIN diodes and one PMT as photodetectors, a plastic scintillator as "ideal" diffuser and a PMMA cylinder as a "mixer" The photodetectors are widely distributed to maximize sensitivity to anisotropic fluctuations and one of them views both le laser pulse and an NaI signal generated by a <sup>241</sup>Am source as absolute reference.

20/05/14

We have attempted to approach operating conditions. In the absence of the required laser (still on the way) and of the monitor electronics (almost ready) we have resort to the following experimental setup.



A wavelength-shifter/splitter is used to convert the 337.1 nm laser light to 456 nm and to distribute it between 3 output quartz fibers. One of them, generates a large trigger pulse by illuminating a PIN diode directly. The other two share the light between the monitor and the distributor

Stabilita' di PD1/PD2:  $\sigma_{<R>}$ ~0.07%





, worage acre

dev3m Entries 5.62278e+10

513.8

152.2

Mean

RMS

700

Stabilita' del "pulser" <sup>241</sup>Am +Nal



### 3800 3600 3400 3200 3000 400 500 600

4000

Il segnale dal Nal e' relativamente lento e va integrato per centinaia di nanosecondi. Pertanto e' molto sensibile a fluttuazioni della baseline (DRS).

## $\sigma_{\mathsf{Monit}}$ ~0.07%<sub>PD</sub> $\oplus$ 0.47%<sub>Calib source</sub>

In un ambiente assai peggiore di G-2, dominato dall'instabilita' dell'elettronica.

20/05/14

## Stabilita' Pin Diode e Amplificatore in eterodina (TS)



PD1& PD2 = HAMAMATSU 55973-02 + FENTO OLPCA200

Riunione con Referee G-2 - Roma 7/5/2014



PD2 - ciclo di raffreddamento (sopra) e riscaldamento (sotto)



### Prova di stabilità su 3 ore di misura



Stabilita' (PinD e Ampli) ~0.1%
## Stabilità dell'uniformita' della sfera in funzione del tempo

*Fiber bundle:* 

quartz, 60 fibers, 0.2 mm diameter

<u>Laser:</u>

Nd:YAG,  $\lambda$  = 532 nm, Pmax = 5 mW per pulse, 20 Hz repetition rate, 10 ns pulse width, model: Continuum I-20

<u>Detector:</u>

photodiodes Hamamatsu, model S1226-18BK (low noise)

<u>Set-up:</u>

Pin = 150 ± 2 mW, pinhole, lens (f = 10 mm), beam splitter





# Stabilità vs. tempo - risultati

- Gli impulsi del laser variano molto in ampiezza
- Per ogni gruppo di acquisizione consecutiva, il rapporto dei fotodiodi PD2/PD3 è caratterizzato da una variabilità dell'1%
- La media su ogni gruppo (200 impulsi) varia dello 0.2% in un ora



# Elettronica di Monitoring: Scheda custom charge integrator

- •Rivelatore candidato, Diodo PIN
- •Accuratezza di misura dell'ordine del ‰
- •Risoluzione del campionatore 16Bit
- •Stabilità a lungo termine, meglio del ‰
- •Rate previsto del LASER 100Khz
- •Preamplificatore in carica, sensibilità >= 100mV/pC
- •Banda passante del preamplificatore, 200Mhz
- •Dinamica del campionatore +/- 2V
- •Campionatore ultraveloce a 16 Bit
- Processore ARM-M3
- •Protocollo di comunicazione previsto con l'utente, ETHERNET
- •Trasferimento completo dei Dati su pagina Web e Slow Control
- •Compensazione automatica della temperatura accuratezza 0.1ºC









# Soluzione di Backup

- Sistema basato su due componenti commerciali che svolgono la funzione di preamplificazione (CR-11X, X=0-3) e di shaping (CR-200).
- Il primo è un "charge sensitive preamplifier" a basso rumore, il cui guadagno va da 1.3 mV/pC (CR-113) fino ad un massimo di 1.4 volts/pC (CR-110). La figura 7.2 riporta alcune caratteristiche del modulo.
- Il secondo è un modulo "Gaussian shaping amplifier", che accetta un impulso di ingresso a gradino e fornisce in uscita un impulso di forma gaussiana, filtrando gran parte del rumore del segnale di ingresso. Il modulo è disponibile con 9 differenti tempi di shaping, da 25 ns a 8 µs. La figura 7.3 riporta alcune caratteristiche del modulo.





c r (	e m	a	t
-------	-----	---	---

#### FAX: (617) 527-2849 http://cremat.com

Specifications	Assume temp =20 °C, V <sub>s</sub> = ±6	5.1V, unloaded output
	CR-110	units
Preamplification channels	1	
Equivalent noise charge (ENC)* ENC RMS	200 0.03	electrons femtoCoul.
Equivalent noise in silicon Equivalent noise in CdZnTe	1.7 2.4	keV (FWHM) keV (FWHM)
ENC slope	4	elect. RMS /pF
Gain	1.4	volts /pC
Rise time **	7	ns
Decay time constant	140	μs
Unsaturated output swing	-3 to +3	volts
Maximum charge detectable per event	1.3 x10 <sup>7</sup>	electrons
Power supply voltage (V <sub>s</sub> )	2.1	рС
maximum	$V_s = \pm 13$	volts
minimum Dewer evently everyont (nee)	V <sub>8</sub> - IU 7.5	Volts
Power supply current (pos)	7.5	mA mA
(1169)	0.0	IIIA
Power dissipation	70	mW
Operating temperature	-40 to +85	°C
Output offset	+0.2 to -0.2	volts
Output impedance	50	ohms

part #	shaping time	output pulse width (FWHM)	R <sub>in</sub>	C <sub>in</sub>	gain
CR-200-25ns	25 ns	59 ns	82 Ω	220 pF	4
CR-200-50ns	50 ns	120 ns	220 Ω	220 pF	8
CR-200-100ns	100 ns	240 ns	220 Ω	470 pF	10
CR-200-250ns	250 ns	590 ns	240 Ω	1000 pF	10
CR-200-500ns	500 ns	1.2 μs	510 Ω	1000 pF	10
CR-200-1µs	1 μs	2.4 μs	1.0 kΩ	1000 pF	10
CR-200-2µs	2 μs	4.7 μs	2.0 kΩ	1000 pF	10
CR-200-4µs	<b>4</b> μs	9.4 μs	1.2 kΩ	3300 pF	10
CR-200-8µs	8 μs	19 μs	2.4 kΩ	3300 pF	10

# Riassunto attivita' Italiana (ultimi 12 mesi)

- Maggio 2013: Contributo al CDR con la scrittura del paragrafo sul sistema di calibrazione. Proposta di un sistema baseline (con due stadi di distribuzione) ed uno alternativo ("Pisa Frame")
- Giugno 2013: Presentazione del Sistema di Calibrazione Laser all'Independent Design Review di FNAL per il CD1;
- Luglio 2013: Presentazione alla CSN1 per l'apertura di Sigla GMINUS2;
- Settembre 2013: Approvazione per il 2014; Ottenimento di un finanziamento di ~100kE per attivita' di R&D Calibrazione 2014.
- Novembre 2013: primi ordini concordati con i referee INFN;
- Gennaio-Maggio 2014: test in laboratorio e sviluppo prototipi;
   evoluzione della proposta; scrittura capitolo calibrazione per il TDR G. Venanzoni 7/05/2014

## Test Beam: Preparation Schedule at UW SEATTLE

#### • June 2 - 6 : Crystal and SiPM preparations

- Transmission measurements for each crystals, wrap, assemble housing
- SiPMs and boards tested in stand-alone setup at CENPA or Muon Lab

#### • June 9 – 13: Installation of SiPMs with Bias and Crystals

- SiPMs mounted to crystals; tested with a standard light source setup
- Mount units inside mechanical housing.
- UVa Group at Seattle; install and debug Bias and it's control. Cable and mount to SiPMs.
- June 16 19 (or just before CD2 review); Calibration Installation
  - Italian team in Seattle. Setup laser, distribution, monitoring; test it locally (train locals);
  - Attaches front plate to housing and does pe calibration exercises.
  - arrives and is used together with local readout electronics to practice pulsing the detectors. Italian groups here.
- June 23 27: Digitizer Installation / Software Coordination
  - Cornell group arrives with digitizers and does basic setup (trains locals).
  - Kentucky group arrives and works on MIDAS readout of Digitizers
  - UW group continues to test stand-alone installation and perform calibrations
- June 30 July 3 (short). System Tests Continue on WFDs, DAQ, Detectors
  - By now need enough on-site experts to keep system running. Who will be here then?
- July 7 11. Reserved for any slippage; Pack up at end of week
- July 14<sup>th</sup>: Drive equipment to SLAC (full day); others fly
- RUN: July 17 to 28<sup>TH</sup> (morning); Packup on 28<sup>th</sup>, return to Seattle

# @SLAC

- July 15-17: Daytime Installation
  - If area "open", anyone can enter; Once secured, limited to 4 6 using key system
  - Schedule Safety Class in here (2 h); *required*
- July 17 28: Two Shifts; Split Group accordingly with 4 h overlap;
  - Beam is 9 pm to 9 am (nominally)
  - Access to area 9 am to 9 pm will not cost our beam time
  - We must divide into two groups:
    - 1. Those that must "get it going" (hardware, online DAQ);
    - 2. Those that can start analyzing the data and organizing the output and results and suggesting next running steps and daytime calibrations
    - 3. 8 AM report is given each day (Hertzog) at Control Room
- July 27<sup>th</sup> overnight is last beam shift, ending Monday morning, the 28<sup>th</sup>;
- July 28<sup>th</sup> Packup; begin return trip...

# What we plan to provide

- Laser source (LDH-PC-405M)
- 1 2" Sphere, 1 Beam-expander+mixer; 1x4 FBT Beam Splitter
- 1 Bundle of 60 fibers silica 1mt 200  $\mu$ m  $\emptyset$ ; 1 Bundle of 56 Kuraray plastic fibers 0.93 mm  $\emptyset$  1.5mt; 1 Bundle of 50 fibers PMMA of 0.6 mm  $\emptyset$  2mt
- Monitor prototype with <sup>241</sup>Am+Nal"pulser"
- 2 Amplifier CREMAT; at least 1 "Custom" Charge integrator Preamplifier
- 16 channels DRS-based Board (CAEN); 2 4 channels DRS4 evaluation Board
- Virtex for driving the laser source
- Other Optical material (lens, collimators, etc..)

In total One or two Monitoring; 3-5 Channels

### For the Test Beam at Slac we will have 25 channels (E<sup>TOT</sup> pulse ~ 50pJ)

# Ricerca candidati Laser ( $\lambda$ =405 nm)



 $E^{TOT}_{pulse} \sim 0.01 \text{pJ/T} = 0.01 \text{pJ}/(2*10^{-4})=50 \text{ pJ}$ 

# Cosa vorremmo fare al TB

- Testare il sistema di calibrazione in un enviroment realistico ma "semplificato" di presa dati
- Calibrare, equalizzare i SiPM, esercitare l'FEE e il DAQ
- Confrontare le soluzioni Sfera vs Beam-Expander +Mixer
- Confrontare le soluzioni elettronica Custom vs Commerciale
- **Testare il Monitor**
- Testare la virtex per il controllo del laser



#### Presentazione GR1 Sett 2013

# Partecipazione Italiana e FTE (2014)

#### • LNF (2 FTE):

- G. Venanzoni 70% (RN,RL)
- D. Babusci 40%
- R. Cimino 30%
- S. Dabagov 30%
- D. Hampai 30%

### • TS/UD (2 FTE):

- G. Cantatore 50% (RL)
- M. Karuza 50%
- D. Cauz 40 %
- G. Pauletta 20%
- L. Santi 40%

### • Na (0.6 FTE):

- S. Catalanotti 20%
- M. lacovacci 20%
- S. Mastroianni 20%

### • RM2 (0.4 FTE):

- G. Di Sciascio 20%
- D. Moricciani 20%

### <FTF> ~0.3

TOT 5 FTE, 15 persone

Grande potenzialita' di crescita nei prossimi anni

## Partecipazione Italiana e FTE (2014 Effettiva)

#### • LNF (4.5 FTE):

- G. Venanzoni 70% (RN,RL)
- D. Babusci 40%
- R. Cimino 30%
- S. Dabagov 30%
- D. Hampai 30%
- C. Ferrari (INO) 50%
- A. Fioretti (INO) 50%
- C. Gabbanini (INO) 50%
- A. Anastasi (PhD) 100%

### • RM2 (0.4 FTE):

- G. Di Sciascio 20%
- D. Moricciani 20%

In rosso le persone gia'associate su GMINUS2

#### • TS/UD (3 FTE):

- G. Cantatore 50% (RL)
- M. Karuza 50%
- D. Cauz 80 %
- G. Pauletta 40% ← Transizione Mu2e → G-2
- L. Santi 80%
- Na (1.6 FTE):
  - S. Catalanotti 20%
  - M. lacovacci 20%
  - S. Mastroianni 20%
  - R. Di Stefano 100%

TOT 9.5 FTE, 20 persone

<FTE>~0.5

#### FTE sostanzialmente raddoppiati

## Partecipazione Italiana e FTE (Previsione 2015)

#### • LNF (4.3 FTE):

- G. Venanzoni 70% (RN,RL)
- D. Babusci 40%
- S. Dabagov 30%
- D. Hampai 40%
- C. Ferrari (INO) 50%
- A. Fioretti (INO) 50%
- C. Gabbanini (INO) 50%
- A. Anastasi (PhD) 100%

#### • TS/UD (3 FTE):

- G. Cantatore 50% (RL)
- M. Karuza 50%
- D. Cauz 80 %
- G. Pauletta 40%
- L. Santi 80%

#### • Na (2.0 FTE):

- M. lacovacci 40%
- S. Mastroianni 40%
- S. Catalanotti 20%
- R. Di Stefano 100%

### • RM2 (0.4 FTE):

- G. Di Sciascio 40%
- D. Moricciani 30%

#### TOT 10 FTE, 19 persone

<FTE> ~0.5

#### **Consolidamento FTE**

## Programma di Lavoro seconda meta' 2014

- Giugno-Luglio: Partecipazione Test Beam a UW e SLAC
- Da Settembre in poi:
  - Completamento test con sfera da 2" e sfera 1"
  - Prosieguo test Monitoring
  - Ottimizzazione Diffusore Beam expander+mixer
  - Test del beam splitter 1x4 (gia' comprato)
  - Completamento test Eterodina
  - Sviluppo scheda Virtex e completamento prototipo scheda monitoring con parte intelligente
  - Studio dipendenza del guadagno Sipm dalle caratteristiche del Laser
  - Costruzione prototipo "Pisa Frame"

## Programma di lavoro 2015/16

- Il 2015 verra' dedicato principalmente al completamento dei test su prototipi e al congelamento del disegno finale. Si vorranno inoltre confrontare 2 prototipi realistici (ossia ciascuno con una catena di distribuzione completa) sistema base vs pisa frame per un modulo calorimetrico. Sulla base dei risultati ottenuti nei test, dalla meta' del 2015 si potra' iniziare a acquistare parte del sistema finale
- Per il 2016 prevediamo richieste principalmente per costruzione e invio a FNAL del sistema completo, manutenzione, debugging, ed (eventuali) turni.

## Conclusioni

- G-2 sta marciando molto bene verso le varie fasi di approvazione; a breve il CD2; Collaborazione molto forte; previsione data taking ~2017
- Partecipazione Italiana molto importante e sentita in G-2; ruolo critico del sistema di Calibrazione per il raggiungimento del goal sistematico; partecipazione alle fasi decisionali dell'esperimento (Institutional Board e meeting dedicati)
- Attivita' Italiana negli ultimi 12 mesi molto consistente, con progressi tecnici sul fronte della Calibrazione: test in laboratorio, sviluppo prototipi, simulazione; discussione alloggiamento laser e spazi nel nuovo building; uffici. Programma per il 2014 (inc. il TB a SLAC) e per i prossimi anni chiaro.
- Gruppo Italiano de facto raddoppiato (rispetto a quanto dichiarato nel 2013): 20 persone ~10 FTE, <FTE>~0.5; Si prevede un consolidamento per il 2015.

## Huge progress since our last PAC presentation

- The E989 Collaboration is now very strong, with a large international component that is making major contributions
- Ring Move almost finished
- Building almost finished
- Prototype detectors being tested in beams at SLAC and Fermilab
- Ring reassembly to begin by March 2014.
- We are working toward CD-2 review in May-June timeframe.

Conclusione della presentazione di Lee Roberts (spoke) al Comitato Scientifico di FNAL, 22 Gennaio 2014

# **SPARES**

# Conclusioni (FE)

- Ad oggi il progetto del Front-End e'stato completato, cosi'come il layout.
- La scheda e' in fase di montaggio nella sua versione priva del blocco di gestione (ARM3) e di calibrazione (DAC). Sara' testata a meta' Maggio e verosimilmente pronta per il Test Beam di Luglio a SLAC.
- La soluzione di backup vede la prima delle due schede realizzata in prototipo e testata nelle performance, sebbene in modo semplice, mentre della seconda scheda non è ancora stata completatal'implementazione su CAD.

# Scheda Alimentazione Fotodiodo e modulo CR-110

scheda per il collegamento del fotodiodo al modulo CR-110. Nel caso fornisce la tensione di bias al fotodiodo, di valore regolabile tramite un partitore resistivo posto all'uscita del regolatore di tensione. Inoltre, è possibile collegare il fotodiodo sia in configurazione DC che in configurazione AC.

La figura riporta lo schema della prima scheda, l'implementazione CAD e la foto del primo prototipo. Su suggerimento dei datasheet del modulo CR-110 è stato scelto un regolatore di tensione a basso rumore (LT1761, 20 mVRMS),















Fig 7.6: Confronto tra integrali numerici dei segnali ottenuti dal fotodiodo PD1 (a) o PD3 (b) con i segnali ottenuti dal fotodiodo PD4 ed amplificati dalla scheda elettronica equipaggiata con il modulo CR-110.

# Il scheda (in progress)

La seconda scheda è costituita da un filtro bassa banda passivo all'ingresso (1 kHz – 10 MHz), un primo stadio di amplificazione basato su amplificatore operazionale retroazionato, a seguire il modulo CR-200 ed infine un buffer di uscita. Anche in questo caso sono stati utilizzati regolatori di tensione a basso rumore (LT1761 e LT1964 per la tensione negativa). Inoltre, per realizzare lo stadio di amplificazione è stato selezionato un amplificatore operazionale (LMH6624) con una grande banda passante (1.5 GHz), bassissimo rumore di ingresso (0.92 nV/Hz<sup>1/2</sup>, 2.3 pA/Hz<sup>1/2</sup>) e bassissimi errori in dc (100 $\mu$ V di V<sub>OS</sub>, derive termiche di ± 0.1  $\mu$ V/°C).





Schema della seconda scheda elettronica con il CR-200 e la sua implementazione su CAD (attività in corso).

## Convert Anti-Proton Source to Custom Muon Source

share bunches



#### > 6x more muons than BNL

- 0.4, for reduced π yield
- 1.8, smaller β in FODO
- 2, longer decay L
- 3, forward decay
- 1.33, π dp/p
- 2, open inflector/ kicker



## Beamlines



- Re-use existing Antiproton-source infrastructure
- Modify final focus on target for 8-GeV primary beam (M1)
- Improve acceptance / decay-muon capture in secondary lines (M2/M3)
- Reconfiguration of extraction region (D30 straight) and extraction from Delivery Ring
- New external beamline to g-2 storage ring (M4/M5)



## **New Superconducting Inflector to replace E821**



#### Goal: New inflector with no material over the beam and wider aperture

New Inflector Task Force (Boston, BNL, Cornell, Fermilab, KAIST, RAL)

Victoria Bayliss, Tom Bradshaw, Nathan Froemming, Thomas Gadfort, Carol Johnstone, Vladimir Kashikhin, William Morse, Hogan Nguyen, Brett Parker, Chris Polly, <u>Lee Roberts</u>, David Rubin, Yannis Semertzidis, Vladimir Tishchenko, Alexander Zlobin

The Muon (g-2) Collaboration, Fermilab PAC - 22 January 2014

## Improved muon Storage Fraction (Kicker, Quads and Inflector Upgrades)



32 channel prototype constructed by Liverpool, NIU, and Fermilab

#### Tracker Hardware

#### **Electronics from Boston**









The Muon (g-2) Collaboration, Fermilab PAC - 22 January 2014

### **Calo readout timing tests**



KY DAQ test stand: 10 GbE readout and GPU-based processing of emulator data, + prototype control synchronization system.



MIDAS experiment	"UKY"	Tue Ma	y 28 08	3:14:35 2013	3 Refr:10	
Start ODB Messages Alarms Programs Config						
RunLog Logbook Ele	g Doc					
Run #2014 Stopped Alarms: On Restart: No Data dir: /data/UKY/mid						
Start: Sat May 25 10:15:08 2013 Stop: Sat May 25 10:22:56 2013						
Equipment	Sta	atus	Events	Events[/s]	Data[MB/s]	
MagicBox	magic_	box@mb	0	0.0	0.000	
VMEcrate	VMEcra	te@fe01	0	0.0	0.000	
masterMT	(frontene	d stopped)	365	0.0	0.000	
EB	Ebuild	ter@be	0	0.0	0.000	
ATS9870	(frontene	d stopped)	0	0.0	0.000	
EMC	(frontene	d stopped)	5	0.0	0.000	
master	maste	r@fe02	0	0.0	0.000	
Channel	Events	MB writte	n Compression Disk		Disk level	
11 CO 1						

25

The Magn (g-2) Collaboration -2 MIDAS-based DAQ

#### Reduced Precession Systematics: All new detectors, electronics & DAQ



At the SLAC test beam

Single particle beam 2.0 - 4.5 GeV 9 crystals, 5 PMTs, 4 SiPMs

Good energy resolution ~1 pe/MeV. Excellent energy linearity. Good timing resolution. SiPM proved good for photon readout. SiPM response better than 2 nsec. In-situ gain calibration by laser PbF2 crystal purchase in progress

The Muon (g-2) Collaboration, Fermilab PAC - 22 January 2014



# Coeff di transmissione - commenti

- Il valore atteso del coefficiente di trasmissione per singola fibra del sistema sfera + fibra ottica si ricava da: Ø↓out /Ø↓i =0.037 A↓f /A↓sphere ρ/1-ρ(1-f) = 1.8· 10↑-5
- > Il valore sperimentale del coeff di trasmissione per singola fibra risulta:  $T_i \sim 10^{-5}$ 
  - Aumentando il diametro delle fibre ottiche del bundle il coefficiente di trasmissione aumenta. Con fibre da 1 mm il coefficiente di trasmissione dovrebbe aumentare di un fattore 25
- Aumentando l'apertura numerica (NA) delle fibre il coefficiente di trasmissione di singola fibra dovrebbe aumentare:
  Ølout ~ (NA)<sup>2</sup>
  - Il coefficiente di trasmissione complessivo T del sistema sfera+bundles dipende dal numero n di fibre connesse alla sfera: T = n·T<sub>i</sub>
    - Con due bundle di 90 fibre collegati alla sfera si ottiene un coefficiente di trasmissione complessivo del 3% circa. Con tre bundle si raggiunge il 5%

#### Coefficiente di trasmissione – risultati



Dopo la calibrazione dei filtri neutri si è calcolato il coefficiente di trasmissione per singola fibra del sistema sfera+bundle:  $T_i = (2 \pm 1) \cdot 10^{-5}$ 

## Coeff di transmissione - risultati

Le fibre sono raggruppate in due classi con trasmissione differente.

Tale comportamento deve essere attribuito al bundle di fibre, non alla sfera: infatti, cambiare la porta della sfera a cui è collegato il bundle, il comportamento qualitativo non cambia.

- La trasmissione dei due gruppi differisce di circa il 10%. All'interno dei gruppi la trasmissione cambia molto meno, circa il 2%.
- La porta nord ha una trasmissione un po' superiore rispetto alla porta a 90° (circa 2%).



# Coeff di transmissione - risultati



Il coefficiente di trasmissione per singola fibra del sistema sfera + <u>bundle risulta :</u>  $T_i = (1.01 \pm 0.03) \cdot 10^{-5}$  or  $T_i = (0.91 \pm 0.03) \cdot 10^{-5}$ 

# Stabilità vs. tempo - risultati



Oltre alla stabilita' di risposta allo stesso impulso laser di un diodo PIN rispetto all'altro, si e' anche monitorato la loro stabilita' di risposta rispetto al PM che vede, sia l'impulso laser che i segnali del pulser



0.26%. Le fluttazioni evento-per-evento del segnale del PM sono piu' grandi (2.8% RMS per un run) a causa nel numero inferiore di fotoni (~1000) che incidono.

0.56

10

grun #
Monitorare la stabilita del segnale di riferimento generato nel PM dal "pulser" <sup>241</sup>Am+Nal e' difficile in assenza dell'elettronica che e' ancora in fase di sviluppo. Il segnale dal Nal e' relativamente lento e va integrato per centinaia di nanosecondi. Pertanto e' molto sensibile a fluttuazioni del baseline.

Le misure riportate in figura servono quale riferimento assoluto al 0.47%. Questo limite e' dettato dalla stabilita' dell'elettronica.





G/ pauletta

#### Stabilita' di PD1/PD2: $\sigma_{<\!R\!>}$ ~0.07%





G/ pauletta

Stabilita' di PM/PD2:  $\sigma_{<R>}$  0.26% (dominato dalla photostat del Sipm (2.8% RMS)





#### Stabilita del segnale di riferimento generato nel PM dal "pulser"<sup>241</sup>Am+NaI

Il segnale dal Nal e' relativamente lento e va integrato per centinaia di nanosecondi. Pertanto e' molto sensibile a fluttuazioni del baseline.





Le misure riportate in figura servono quale riferimento assoluto al 0.47%. Questo limite e' dettato dalla stabilita' dell'elettronica.

20/05/14

#### Stabilita del segnale di riferimento generato nel PM dal "pulser"<sup>241</sup>Am+NaI

Il segnale dal Nal e' relativamente lento e va integrato per centinaia di nanosecondi. Pertanto e' molto sensibile a fluttuazioni del baseline.





Le misure riportate in figura servono quale riferimento assoluto al 0.47%. Questo limite e' dettato dalla stabilita' dell'elettronica.

20/05/14

Shown here are amplitude, integral and  $R_{12}$  distributions. Note that  $\sigma_{R21} \sim 0.25\%$  event-byevent despite the unusually large (~10%) laser fluctuations seen in the distributions of the individual signals and that the Gaussian ristribution is symptomatic of photostatistic



The associated  $\sigma_{R1}$  grows correspondingly to ~ 1.6%. The situation is expected to be similar for the SiPM / PIN correlations. However, what matters is the deviation of the mean which varies as 1/  $(N_{events} - 1)^{1/2}$  ... to the degree that statistics dominate.



G/ pauletta

#### Short monitor prototype

Prototypes of two different lengths but the same basic characteristics were construced. The shorter one is represented schematically below.

Laser light is injected by a quartz fiber on the left and excites a plastic scintillator which acts as an ideal diffuser becuase the emitted light is isotropic over  $4\pi$ . The scintillator disk is faced up against a PMMA cylinder which acts a "mixer".



This combination should be effective in minimizing "pointing" fluctuatons which could be produced by fluctuations in the emittance of the laser. These are improbable because the area of scintillator illuminated by the fiber is very nearly fixed a point source. The scintillation light illuminates the photodetectors faced up against the other end of the PMMA mixer.

## Differenza analogica (mod. 2) - fibra singolo modo





Sensibilità su 30 minuti: 3.6 mV / 650 mV = 0.5 %



il Pin Diode e'seguito da un preamplificatore di carica, necessario per lo storage della carica dell'evento e da un sistema di feedback controllato da due switch necessari per il reset dell'integratore alla fine della lettura dell'ADC.

Il preamplificatore di carica, richiede un circuito di temporizzazione, per la scarica del condensatore di accumulo.

I segnali di uscita del ADC, in LVDS, dopo essere stati adattati in livello, vengono inviati alla CPU ARM, che ne fa la lettura

La CPU-ARM esegue la sincronizzazione con il segnale di trigger e controlla le operazioni di test e calibrazione tramite bus Ethernet.

Il blocco di calibrazione, all'ingresso del preamplificatore fornisce un impulso di carica noto, programmato con un DAC a 16 bit

Il blocco di controllo tensione, fornisce una tensione di polarizzazione stabile al Si-Pin. Il blocco di controllo della temperatura mantiene stabile la temperatura di funzionamento della scheda di front-end. Tutti i registri di controllo sono visibili sul nodo Ethernet.

## Preamplificatore di carica con Reset.



schema elettrico del Preamplificatore di carica con Reset.

## scheda di front-end di TEST



schema generale della scheda di front-end che abbiamo in TEST

## Layout 3D



Layout 3D tramite editore CADENCE

## Sistema di Calibrazione (baseline): Valutazione Aggiornata dei costi

3 laser sources (two+one spare): 15kE x 3 = 45 kE 2x8 FTB (Fused Bicon Tapered) fiber splitter: 4kE 8 Sphere or Beam expander+mixer: 1kE x 8 = 8 kE 8 fibers 15 mt for the primary distribution: 0.7x8 ~6 kE 24 Bundle of 60 fibers 2mt, 3x60 fibers per secondary point (sphere/beam exp) = 24x4 =96 kE 24 monitors, one per bundle = 2 x24 = 48 kE 24 monitoring electronic boards = 24x0.4 = 10 kE 1300 Optical elements to route fibers to crystals: 35 E x 1300 = 45 kE Drive Source board, DAQ, etc... ~10 kE Optical Table 2 kE Other Optical Material (collimators, mechanics, etc...)= 30 kE Total ~300 kE

- 2 Laser potrebbero non essere sufficienti
- Possibile necessita' di collimatori

Il costo puo' cambiare a seconda delle scelta e del numero dei componenti (Sfere invece dei Beam Expander)

## Richieste aggiuntive 2014

MISSIONI	kE	CONSUMI	kE	Inventaria bile	kΕ	RICH TOT kE
<ul> <li>TB SLAC (4m.u.+8 viaggi)</li> <li>Meet Coll 1.5 m.u.+8 viaggi</li> <li>Dottorando a FNAL (1m.u.)</li> <li>Metabolismo Sezioni</li> </ul>	26 14 5 5	<ul> <li>sfera 1 inch+ ottica varia</li> <li>(collimatori, beam splitters)</li> <li>-Componenti diffusore / Monitor</li> <li>(lenti, beam splitters, etc)</li> <li>-Virtex</li> <li>-Scheda Monitoring</li> <li>-Sipm</li> <li>-Costruzione Pisa Frame</li> <li>(meccanica)</li> </ul>	3 5 2 4 2 4	Unita' di bassa tensione stabilizzata	2	
TOTALE	50		20			
Rimanenza (Assegnazioni 2014)	20		6			
Richiesta	30		14		2	46
		-Anticipi 2015				
		: 2x8 fiber splitter; - Fotodiodi pisa frame	4 4	Laser picoquant Oscilloscopio veloce	15 15	

# Richieste aggiuntive 2014 divise per Sezioni

	MI (kE)	CONS (kE)	INV (kE)
TS/UD	14	8: 4-Monitor+Diffusore (UD) 4-Pisa Frame (mecc) (TS)	2: (UD) Unita' di bassa tensione stabilizzata
LNF	12	4: 2-sfera 1 inch+ ottica varia 2-Scheda monitoring	
NA_DTZ	2	2: Virtex	
RM2_DTZ	2	-	
тот	30	14	2

### Sistema di Calibrazione: "Pisa Frame"



\*= Idea di Carlo Ferrari e Stefano Veronesi, CNR Pisa

Per il Pisa Frame non abbiamo fatto una valutazione dettagliata dei costi, perche' vorremmo prima fare dei test su prototipi.

Un primo test potremmo iniziare a farlo con le richieste per il 2014 ed eventuale anticipo di 4 kE sul 2015 (vedi slide 4)

## Richieste finanziare (2105/16)

- 2015: Prevediamo una richiesta simile a quella del 2014. (~100kE consumo +50 Missioni+50 Costruzione Apparato (SJ))
- 2016 prevediamo richieste principalmente per costruzione del sistema completo e invio a FNAL, manutenzione, debugging, (eventuali) turni. Ad oggi prevediamo ~250kE in costruzione apparati+100kE in missioni.





### Stato dell'Esperimento







## Calibration signal: Statistics



C<sup>0</sup><sub>V->ADC</sub> = Charge-amplitude Conversion factor (Electronic Board)

$$\sigma_{R}^{stat} = \sigma_{phe,SiPM} + \sigma_{phe,PD} + \sigma_{electnoise} + (1 - \rho)\sigma_{S}^{stat}$$
Statistical error: dominated by the  

$$\sigma_{R}^{stat} \rightarrow \sigma_{phe,SiPM} \sim 1/\sqrt{3000} \sim 2\%$$
photostatis of SiPM. can be brought  
to 0.04% by taking 2000 pulses

 $\sigma^{\text{stat}}$  = Fluctuation of the Source (beam pointing) and uniformity, can be neglected if they affect in the same way Sipm and Monitor